POWERED BY Dialog

# BEST AVAILABLE COPY

#### IMAGING DEVICE AND AUTOMATIC FOCUSING DEVICE

Publication Number: 2001-215406 (JP 2001215406 A), August 10, 2001

### **Inventors:**

KOSEKI HIROAKI

# **Applicants**

OLYMPUS OPTICAL CO LTD

Application Number: 2000-025450 (JP 200025450), February 02, 2000

### **International Class:**

- G02B-007/36
- G02B-007/28
- G03B-013/36
- H04N-005/232
- H04N-005/335
- H04N-101:00

#### Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an automatic focusing device capable of performing focusing operation at high speed by reducing mechanical driving in terms of the decision of the driving direction of a photographing lens, and an imaging device contributing to the speedup of the decision of the direction in focusing control. SOLUTION: By utilizing the structural feature (level difference) of the imaging device, the speedup of direction deciding processing in AF operation is realized. By making optical path length different by a minute distance, plural image signals are collected and a focusing direction is decided based on the collected image signals. Then, an image pickup lens is moved to a focusing position in the decided focusing direction. COPYRIGHT: (C)2001, JPO

## **JAPIO**

© 2004 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 6987831

# BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-215406

®Int.Cl. 4 B 21 B 37/00 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月29日

138 BBM 7516-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

**図発明の名称** 

タンデムミルの速度制御装置

②特 顧 昭63-37158

**郊出** 顧 昭63(1988) 2月19日

@発明者 新堀

俊 明

茨城県日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作

所大みか工場内

⑩発明者 木 谷

進

茨城県日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作

所大みか工場内

@発明者。吉川

利夫

茨城県日立市大みか町5丁目2番1号 株式会社日立製作

所大みか工場内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 鵜沼 辰之

外1名

明 概 書

1. 発明の名称

タンデムミルの速度制御装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. それぞれの速度を制御する手段を備えた複数 のスタンドからなるタンデムミルの入り側にタ ンデムミル入り側速度を規定する設備を含む圧 延設備に用いるタンデムミルの速度制御装置に おいて、

前記タンデムミルの入り側第1スタンドを前記規定速度で作動するピポットスタンドとし、 第1スタンドの速度を補正したときのサクセン プ制御量を第1スタンド速度制御手段から第1 +1以降のスタンドの速度制御手段に供給する 手段を備えたことを特徴とするタンデムミルの 速度制御装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、タンデムミルの速度制御装置に係り、 特に、タンデムミルの入り側に、例えば連続録泡 設備のようにタンデムミルの入り側速度を規定する設備を含む連続鋳造圧延設備に用いられるタンデムミルの速度を制御するのに好適な速度制御装置に関するものである。

〔従来の技術〕

世来のタンデムミルの速度制御装置としては、 特公昭58-52448号に記載のように、あるスタンド をマスフローの基準となるピポットスタンドとし、 他のスタンドから上流または下流にサクセシブ制 毎を行うタンデムミルの速度制御装置が知られて いる。

これら従来装置にあって最も重要なことは、安 定に圧延しているスタンドに不必要なマスフロー 変動を生じさせないことであるとされていた。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、上記速度制御装置では、例えば第1 ~ i + 1 スタンド間の張力変動を修正するために オペレータが i スタンドの速度を変化させたとす ると、 i スタンドより上流のマスフローが変化し ないように各スタンドの速度を決めているスタン ドスピードレオスタットSSRHの比率に従って、 上流スタンドの速度も同時に変化するようにして ある。このサクセンブ制御によれば、最終的にNo。 1スタンドの速度も変化してしまう。従来のタン デムホットストリップミルでは、No.1スタンド 入り側の張力はフリー状態になっており、No.1 スタンド速度が変化しても何等支障が無かった。

これに対し、連続締造設備とホットストリップ ミルとを結合したようなシステムでは、No.1ス タンドの速度が変化すると、連続締造設備出例速 度が一定であるから、ホットストリップミル入り 側の張力変動となってしまう。この張力変動は品 質の低下につながる。

本発明の目的は、タンデムミルの入り例にその 入り側速度を規定する連続鋳造設備等の設備を含む連続鋳造圧延設備に用いるタンデムミルの速度 制御装置を提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、上記目的を達成するために、それぞれの速度を制御する手段を備えた複数のスタンド

からなるタンデムミルの入り側にタンデムミル入り側速度を規定する設備を含む連続鋳造圧延設備に用いるタンデムミルの速度制御装置において、前記タンデムミルの入り側第1スタンドを前記規定速度で作動するピポットスタンドとし、第1スタンドの速度を補正したときのサクセンブ制御量を第1スタンドの速度制御手段に供給する手段を備えたタンドの速度制御手段に供給する手段を備えたタンデムミルの速度制御装置を提案するものである。

#### (作用)

本発明においては、No.1スタンドをピポットスタンドとしてホットストリップミルのマスフローの基準をNo.1スタンドとし、AGCや速度手動介入時に実行されるサクセシブ制御がNo.1スタンドを基準に下流スタンドに向かってなされるようにすることにより、No.1スタンドの速度を不変とする。したがって、連続鋳造設備とホットストリップミル間の速度同期が容易となり、ホットストリップミル入り側の張力変動が防止され、

.均一な製品が得られる。

#### (实施例)

本発明によるタンデムミルの速度制御装置の一 実施例を備えた連続鋳造圧延設備の系統構成の一 例の機略を第2回に示す。回において、Aは連続 鋳造設備、Bは幅圧延設備、Cは4タンデムホットストリップミルである。

これら一連の設備の中で生産速度を規定しているのは、最も前の工程にある連続鋳造設備Aである。すなわち、幅圧延設備Bの速度は鋳造設備Aの出例速度で決定され、ホットストリップミルCの圧延速度は幅圧延設備Bの出例速度で決定されてしまう。ここで圧延速度が決定されてしまうという意味は、ミル入り倒張力をToとすると、次のように表されるということである。

Te=E×A×(Vb-Vme) ……(1) ただし、Eはヤング率、Aは材料斯面積、Vbは 幅圧延設備出傾速度、Vmeはミル入り傾速度で ある:

このミル入り側張力を一定に保たなければ、満

足のゆく圧延作業を実行できないことは公知の事実である。 V b は既に鋳造設備 A の出例速度で規定された一定速度で選転されているから、ミル入り例張力T e を一定に保つには、ミル入り例速度 V m e を一定速度にする必要がある。

Vme=γω×∨r。 ……(2) ただし、γωは後速率、Vr,はNo.1スタンドロール周速である。すなわち、No.1スタンドロール周速を変化させないようにする必要がある。

しかし、従来のタンデムミルの速度制御装置は、 前述の特公昭58-52448号または特開昭61-52831号 にも示されているように、最終スタンドをピポットスタンドとしており、あるスタンドの負荷を低減するためスタンド速度を変化させると、上流側に速度変化が波及するサクセシブ制御機能を備えている。このように下流の速度変化が上流に波及する速度制御装置では、ミル入り側速度Vmeを一定に保てない。

そこで、これを解決する手段として本発明が提 案する制御装置の具体的構成を第2回に示す。本 例は4スタンドホットストリップミルを対象としている例である。図において、1は全スタンドの速度を加減させるマスタレオスタットMRH、21~24はスタンドスピードレオスタットSSRH、31~34はオペレータが手動介入により設定するまたはAGCにより自動的に設定される補正信号としてのサクセンプ量の設定器、111~143は乗算器、211~241は加算器、311~341は削算器、REF1~4は各スタンドへの速度指令値である。

ここで、各スタンドの速度指令値は、REF1=(1+CV1) × S S R H 1 × M R H

REF2 = (1 + C V 2) × S S R H 2 ×

CSV1×MRH ...(4)

... (3)

REF3 = (1 + C V 3) × S S R H 3 ×

C S V 2 × M R H ... (5

 $REF4 = (1 + CV4) \times SSRH4 \times ...(6)$   $CSV3 \times MRH \qquad ...(6)$ 

となり、各式中のCSV(1-1)がサクセシブ

マスフローの変化を防ぎ、タンデムミル入り偶第 1 スタンドの速度を変えないタンデムミルの速度 制御装置が得られる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明によるタンデムミルの速度制御 装置の一実施例の具体的構成を示す回、第2回は 第1回装置を備えた連続鋳造圧延設備の系統構成 を示す図である。

1 …マスタレオスタットMRH、2 …スタンドスピードレオスタットSSRH、3 … サクセシブ量設定器CV、100 … 乗算器、200 … 加算器、300 … 創算器。

代理人 鵜 沼 辰 之

補正量である。No. 2 スタンドでサクセシブ制御 C V 2 が発生すると、

C.S V 2 = (1 + C V 2) × S S R H 2 ×

CSV1/SSRH2 ...(7)

という補正量がNo. 3 スタンドに与えられる。

No. 3 スタンドではさらに、

 $CSV3 = (1 + CV3) \times SSRH3 \times$ 

CSV2/SSRH3 ...(8)

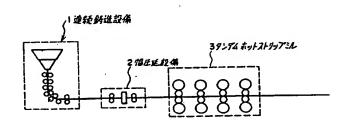
としてNO.4スタンドに補正量が与えられる。

すなわち、No. 2 スタンドのサクセンブ制御量 CSV 2 が下流に向かって送られ、各スタンドが 次々と適正に補正されていく。

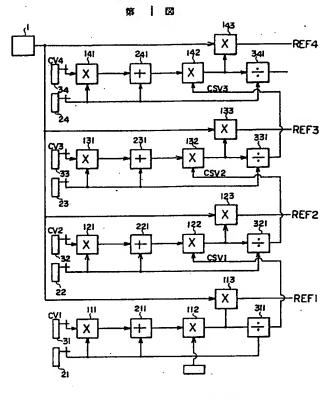
その結果、AGC等でNO.2スタンドに補正量が投入されても、No.1スタンドの入り側速度を変化させずに、ストリップミル全体のマスフローバランスを保ちながら、タンデムミルの速度を制御するタンデムミルの速度制御装置が得られる。 【発明の効果】

本発明によれば、ミル内の張力変化等に対処す るために、あるスタンド速度を変化させたときに、

**第2**図







|----- MRH |||~|43---東算器 |21-----か締務 |31~34----サクセシブ重旋定器 |||3||----- 割草器